

การวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการทางไฟไนต์อิลิเม้นต์ (Finite Element) ในการวิเคราะห์ค่าขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อความไม่เสถียรภาพของการอาร์กในสูญญากาศ โดยใช้ขั้วแค็โทดที่ทำจากเงินและใช้รูปแบบของจุดแค็โทดสำหรับการอธินายสัญญาณรบกวนที่เกิดบนรูปคลื่นของเดือน

กระแสอาร์กก่อนที่จะเกิดกระแสเข้าบันบีง บริเวณที่เกิดจุดแค็โทดก็คือช่องว่างระหว่างเปลือกหุ้มประจุที่เกิดการชนปะทะกันระหว่างไอออนกับพลาสม่า ค่าแรงดันที่ตัดคร่อมแค็โทด V_{eff} สามารถหาค่าได้โดยใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อน แต่ค่ากระแสอาร์ก I , ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของแค็โทดกับแอนโโนด: $\Delta T_c, \Delta T_a$, และค่าแรงดันที่ป้อนให้กับการอาร์ก V_a , จะใช้การวัดหาค่า ค่าของแรงดันที่ตัดคร่อมแค็โทด V_{eff} หากค่าได้โดย $V_{eff} = V_a * (\Delta T_c / \Delta T_a + \Delta T_a)$ ส่วนค่าตัวแปรอีก 8 ค่าคือ ค่ารัศมีจุดอาร์กแค็โทด, ค่าความหนาแน่นกระแส, ค่าสนามไฟฟ้าแค็โทด, ค่าสัดส่วนกระแสอิเล็กตรอน, ค่าแรงดันตัดคร่อมเปลือกหุ้มประจุ, ค่าความหนาแน่นพลาสม่า, ค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนของพลาสม่า และค่าอุณหภูมิพิวหน้าของแค็โทดจะใช้สมการจำนวน 8 สมการในการคำนวณหา โดยในการคำนวณหาค่านี้จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าจำนวน 2 ตัวคือ ค่าพลังงานที่ป้อนให้กับแค็โทดกับค่าสัดส่วนกระแสไอออนจะใช้ค่าที่ได้จากการทดลองที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ผลการวิจัยพบว่าความไม่เสถียรภาพจะเกิดขึ้นเมื่อค่ากระแสอาร์กต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นจริง ทำให้ค่ากระแสเกิดความไม่มั่นคงและเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ โดยค่ากระแสนี้จะสอดคล้องกับประเด็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรภาพของการอาร์กในสูญญากาศ ค่าต่ำสุดของกระแสที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้นั้นถูกกำหนดด้วยสมการของสนามไฟฟ้าแค็โทด โดยพบว่าเมื่อกระแสอาร์กต่ำกว่า 16.2 แอมป์จะเกิดความไม่เสถียรภาพขึ้น อธินายได้ว่าเมื่ออิเล็กตรอนย้อนกลับมาบังบริเวณเปลือกหุ้มประจุจากพลาสมานั้นจะเกิดมีอำนาจหนืดที่ไอออนบวกและทำให้เกิดความไม่มั่นคงของไอออนที่เปลือกหุ้มประจุ

The purpose of this research was to analyze instability phenomena in vacuum arc for silver cathode, characterized by noise on the current trace prior to the actual current chopping. The analyzed instability phenomena was derived from cathode spot model, cathode spot region is recognized as the collisionless space charge sheath connected with singly ionized collisional plasma. A cathode input voltage V_{eff} has been obtained by calorimetric method. For current I arc, temperature rises of cathode and anode : $\Delta T_c, \Delta T_a$, and voltage arc V_a are measured. V_{eff} is given by $V_{\text{eff}} = V_a * (\Delta T_c / \Delta T_a + \Delta T_a)$. The 8 dependent variables, cathode spot radius, current density, cathode electric field, electron current fraction, sheath voltage, plasma density, electron temperature of plasma and cathode surface temperature are solved by using 8 equations with two unknown parameters. Two unknown parameters, cathode input power and ion current fraction on anode surface, are eliminated by using experimental data. The instability phenomena is proposed that a current level below that no real solution exists is unstable current and this current corresponds to the point at which a vacuum arc turns into unstable. Minimum arc current having real solutions is restricted by cathode electric field equation. It was found that when the arc current is lower than 16.2 A there is no real solution and that is defined the instability. The physical explanation of instability is considered that the electrons returning to the sheath region from the plasma one dominate over positive ions. Consequently, the stable ion sheath criterion does not satisfied.